

## AVVISO DI AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ARTT. 20 E 90 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS 36/2023

### SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Indirizzo: c/o Politecnico di Milano, Edificio 8 Dip.to di Fisica Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano

PEC: [protocollo.ifn@pec.cnr.it](mailto:protocollo.ifn@pec.cnr.it)

Responsabile unico di Progetto: Dott.ssa Caterina Vozzi – [caterina.vozzi@cnr.it](mailto:caterina.vozzi@cnr.it)

### SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

**Denominazione della gara:** PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS.36/2023 E SS. MM. II. PER L'AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI RIMOZIONE LASER DI MATERIALI IN PLASMA DELLA TIPOLOGIE RIE Reactive Ion Etching CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO NELL'AMBITO DEL PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG A02B3C5E93

### SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Contraente: GAMBETTI KENOLOGIA SRL – VIA ALESSANDRO VOLTA, 27 20082 BINASCO (MI)

Valore complessivo del contratto: € 849.900,00 al netto dell'IVA

Riferimenti della registrazione del contratto al protocollo CNR: prot. n. 0105932 del 28/03/2024

Subappalto: NO

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche – tel: +39 02 23996185 – PEC: [protocollo.ifn@pec.cnr.it](mailto:protocollo.ifn@pec.cnr.it) – e-mail: [segreteria@ifn.cnr.it](mailto:segreteria@ifn.cnr.it)

IL RUP

Dott.ssa Caterina Vozzi